



漫射型光学标准器

文献类型: 专利

.....

作者 张黎明

发表日期 1994

专利国别 中国

专利号 2160919

专利类型 实用新型

权利人 中国科学院安徽光学精密机械研究所

公开日期 2013-01-08

申请日期 1993

专利申请号 93220994.7

源URL [<http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/8889>]

专题 合肥物质科学研究院_中科院安徽光学精密机械研究所

推荐引用方式 张黎明. 漫射型光学标准器, 漫射型光学标准器, 漫射型光学标准器, 漫射型光学标准器, 漫射型光学标准器, 漫射型光学标准器, 漫射型光学标准器, 漫射型光学标准器, 漫射型光学标准器. 2160919. 1994-01-01.
GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
233	70	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

